



仪器名称：冷场发射扫描电子显微镜

英文名称：Scanning Electron Microscopy

品 牌：日本(日立)

型 号：Regulus8100

价 格：¥3118089.00

购置日期：2019 年 7 月

用 途：该仪器可高分辨率观察样品表面超微结构，尤其对生物等不导电样品可实现高保真观察。为科研人员提供一个良好的超微结构研究平台。应用领域：**1、纳米材料；2、半导体器件；3、高分子材料；4、生物医学；5、新能源。**